

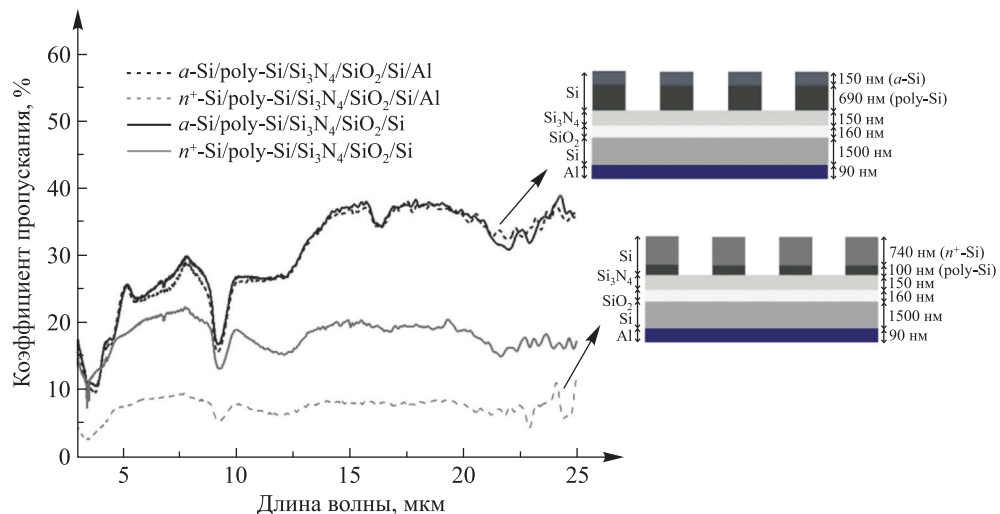


Рис. 3. Экспериментальные спектры пропускания структур $\text{Si/Si}_3\text{N}_4\text{/SiO}_2\text{/Si}$ и $\text{Si/Si}_3\text{N}_4\text{/SiO}_2\text{/Si/Al}$ до и после термического отжига

Fig. 3. Experimental transmission spectra of the structures $\text{Si/Si}_3\text{N}_4\text{/SiO}_2\text{/Si}$ and $\text{Si/Si}_3\text{N}_4\text{/SiO}_2\text{/Si/Al}$ before and after thermal annealing